

Inverses Metallmikroskop

MEF 4a

Prinzip

Beleuchtung der lichtundurchlässigen Probe senkrecht oder seitlich, Bilderzeugung durch reflektiertes Licht

Hersteller	Reichert Leica
Lichtquelle	Halogenlampe
Vergrößerungsbereich	10 - 1000x
Objektive	1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x
Optische Nachvergrößerung	0,88; 1,5
Kontrastverfahren	Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisation, DIC (Nomarski-Kontrast)
Kamera	CCD, 2/3-Zoll-Chip, 5 Megapixel
Zubehör	Bilddatenbank, Bildanalysesoftware, Panoramabilder
